













## Расписание сессии группы М20-287

Ср, 22 дек.	14:30 — 16:05	АТТ	Физические методы исследования поверхности  Садовский Я.А.  ДОТ
Чт, 23 дек.	09:20 — 11:00	АТТ	Производственная практика (научно-исследовательская работа)  Борисюк П.В., Пальчиков В.Г.  ДОТ
Чт, 23 дек.	14:30 — 16:05	З/О	Лазерные технологии  Менушенков А.П.  ДОТ
Пн, 27 дек.	13:35 — 15:15	АТТ	Практическая спектроскопия  Борисюк П.В.  ДОТ
Пн, 27 дек.	16:15 — 17:50	З/О	Экономическая эффективность проектируемых приборов и систем  Решетов В.Н.  ДОТ
Вт, 28 дек.	10:15 — 11:50	АТТ	Материаловедение в микро- и нанoeлектронике  Самоаев Н.Н.  ДОТ
Чт, 20 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Практическая спектроскопия  Борисюк П.В.  5-204
Пн, 24 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Физические методы исследования поверхности  Садовский Я.А.  Б-218
Пт, 28 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Материаловедение в микро- и нанoeлектронике  Самоаев Н.Н.  Б-221
Вт, 01 февр.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Производственная практика (научно-исследовательская работа)  Борисюк П.В., Пальчиков В.Г.  5-204